

ライカマイクロシステムズ 工業材料試料作製・観察ワークショップ

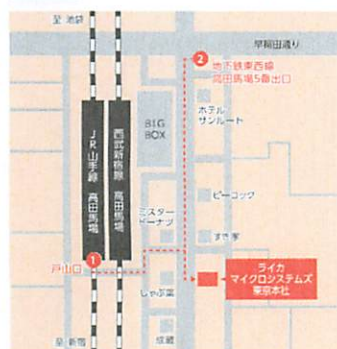


東京 2019 July and August

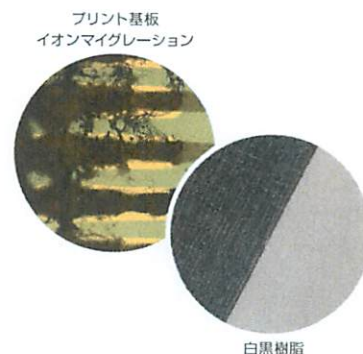
表面加工品、電子材料部品、複合材料、各種素材、原料等の工業材料を対象とした「試料作製・観察ワークショップ」を東京で開催いたします。試料の作製方法から顕微鏡観察、画像処理アプリケーションをご紹介します!ご自身の試料をご持参いただければ、その試料での試料作製や観察・測定の実演もいたします。

日時	2019年 7月30日(火) 9:30~18:00	2019年 7月31日(水) 9:30~18:00	2019年 8月1日(木) 9:30~15:30
----	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

会場 **東京本社1F 体験ラボ**
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9



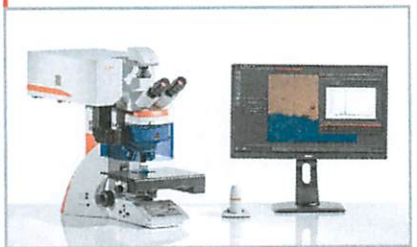
ライカマイクロシステムズ株式会社
TEL.03-6758-5680
[JR・西武新宿線]高田馬場駅
戸山口から徒歩 約2分
[地下鉄東西線]高田馬場駅
5番出口から徒歩 約5分



デモで紹介する実機

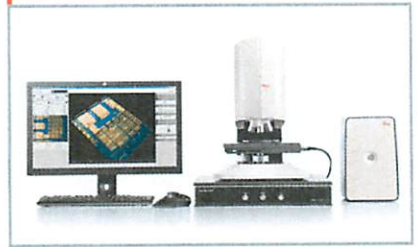
**顕微LIBS
元素分析システム**

大気圧下、前処理なく、観察後すぐに元素分析が可能。従来の手法に比べて、化学分析時間を90%削減。



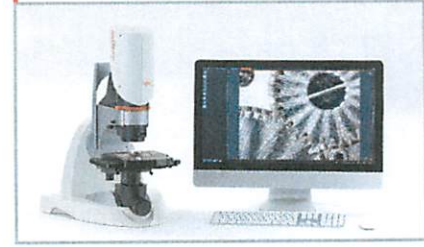
**三次元表面形状解析
DCM8**

コンフォーカル顕微鏡と白色干渉計のメリットを融合。様々な表面形状解析を1台で、高精度、高速に実現。



**デジタルマイクロスコープ
DVM6**

マイクロスコープこそ、高い光学性能。キレイな画質で見落としなし。



**回転式マイクローム
NANOCUT**

薄いフィルム状の試料や樹脂系の柔らかい試料作製、SEMやXRDによる断面観察、薄膜試料片での赤外吸収測定に。



**ターゲット断面作製装置
EM TXP**

マイクロームの操作性で機械研磨できる、ターゲット断面作製システムで、短時間で確実に試料調整。ミリング前の切断・研磨にも最適。



**金属顕微鏡
DM 4M**



**蛍光観察対応
実体顕微鏡 M205 FCA**



**カメラ内蔵
実体顕微鏡 S9 i**



〈Web専用フォームあるいは、以下申込書記入のうえ、FAXにて送付ください。〉

工業材料試料作製・観察ワークショップ

FAX専用参加申込書

FAX 03-5155-4336

Web専用フォーム



http://xlab.leica-microsystems.com/workshop/ssp_tok_201907/

ライカ マイクロシステムズ株式会社 インダストリー事業部 担当 矢倉(やぐら)宛 lmc@leica-microsystems.co.jp

ご希望の項目に○印を記入のうえ、FAX送付お願い致します。

参加希望日

2019年 7月30日(火)	2019年 7月31日(水)	2019年 8月1日(木)	2019年 7月30日(火)	2019年 7月31日(水)	2019年 8月1日(木)
<input type="checkbox"/> 9:30~11:30	<input type="checkbox"/> 9:30~11:30	<input type="checkbox"/> 9:30~11:30	<input type="checkbox"/> 9:30~12:00	<input type="checkbox"/> 9:30~12:00	<input type="checkbox"/> 9:30~12:00
<input type="checkbox"/> 12:00~14:00	<input type="checkbox"/> 12:00~14:00	<input type="checkbox"/> 12:00~14:00	<input type="checkbox"/> 13:00~15:30	<input type="checkbox"/> 13:00~15:30	<input type="checkbox"/> 13:00~15:30
<input type="checkbox"/> 14:00~16:00	<input type="checkbox"/> 14:00~16:00		<input type="checkbox"/> 15:30~18:00	<input type="checkbox"/> 15:30~18:00	
<input type="checkbox"/> 16:00~18:00	<input type="checkbox"/> 16:00~18:00				

評価希望機種

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 顕微LIBS元素分析システム | <input type="checkbox"/> ターゲット断面作製装置
EM TXP |
| <input type="checkbox"/> 三次元表面形状解析 DCM8 | |
| <input type="checkbox"/> デジタルマイクロスコープ DVM6 | |
| <input type="checkbox"/> 回転式マイクロトーム NANOCUT | |

持込サンプル

有 無

ご持参されるサンプルの内容と希望される試料作製や観察・測定

参加されるかたのお名前と人数

お勤め先

ご所属

ご住所

TEL

FAX

E-Mail

販売店

〒370-0874 高崎市中豊岡町 801
大木理工機材株式会社

TEL.027-323-4400 (代)
FAX.027-326-6336